

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第5部門第1区分

【発行日】令和4年1月20日(2022.1.20)

【公開番号】特開2021-42699(P2021-42699A)

【公開日】令和3年3月18日(2021.3.18)

【年通号数】公開・登録公報2021-014

【出願番号】特願2019-164524(P2019-164524)

【国際特許分類】

F 02D 45/00 (2006.01)

10

【F I】

F 02D 45/00 364P

【手続補正書】

【提出日】令和4年1月11日(2022.1.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項6

【補正方法】変更

【補正の内容】

20

【請求項6】

前記第1気筒指定スイッチ及び前記第2気筒指定スイッチは、前記閉弁検出部が前記閉弁検出気筒の閉弁を検出する毎に前記閉弁検出気筒を指定し、

前記段数指定部は、前記閉弁検出部が前記閉弁検出気筒の閉弁を検出する毎に前記閉弁検出段数を指定する請求項1から5の何れか一項に記載した噴射制御装置。

30

40

50